

平成 29 年度 JUVA 技術セミナーのご案内

## UV 処理の表流水への適用へ向けて

開催日：平成 29 年 11 月 13 日（月）

場 所：銀座キレイが丘 本館 5F-B  
（東銀座駅下車 徒歩 2 分）

申込期限：平成 29 年 10 月 31 日（火）

申込方法：次葉参加申込方法にてお願いします。

参加費（一般の方）：5,000 円（当日お支払いください）

※JUVA 会員、水道事業体の方は参加費無料

主催：一般社団法人 日本紫外線水処理技術協会（JUVA）

後援：公益財団法人 水道技術研究センター（JWRC）

.....

JUVA では、紫外線水処理装置の品質確保を目的として、平成 18 年度より種々の活動を行っております。この活動の一環として平成 29 年度 JUVA 技術セミナーを下記要領で開催致します。現在、地表水を原水とする浄水場では濁度 0.1 度以下の管理が義務付けられておりますが、より良い管理方法として紫外線への期待が高まっております。そこで今回のテーマは、「地表水を対象とした浄水処理の濁度管理技術」として、紫外線の水処理技術に造詣が深い学識者を講師に迎えお話しします。

### 《 JUVA 技術セミナープログラム 》

時 間	内 容	講 師
13：00～	受付開始	
13：30～13：35	開会挨拶	JUVA 会長 伊藤 博文
13：35～13：45	趣旨説明	JUVA 技術委員長 お茶の水女子大学大学院 基幹研究院 自然科学系 教授 大瀧 雅寛
13：45～14：15	厚労科研費研究の概要	水道技術研究センター 浄水技術部 主任研究員 栗原 潮子
14：15～14：45	原水条件および処理効果の検証	立命館大学大学院理工学研究科 環境都市専攻 教授 神子 直之
14：45～14：55	休憩・質問票記入(10分)	
14：55～15：25	濁質が紫外線処理に及ぼす影響～地表水の水質変動を想定して～	東京大学先端科学技術研究センター 准教授 小熊 久美子
15：25～15：55	濁質の特性と紫外線処理に及ぼす影響～吸光か散乱か～	お茶の水女子大学大学院 基幹研究院 自然科学系 教授 大瀧 雅寛
15：55～16：15	休憩・質問票記入／回収(20分)	
16：15～16：55	質疑応答	コーディネーター：大瀧 雅寛
16：55～17：00	閉会挨拶	JUVA 副会長 山越 裕司

## 開催場所

貸し会議室 銀座キレイが丘 (本館)  
〒104-0061 東京都中央区銀座 6-16-12  
丸高ビル 5階 5F-B室  
TEL 03-6278-7413



## アクセス

- ・東京メトロ日比谷線・浅草線「東銀座」駅 4番出口より徒歩2分
- ・東京メトロ銀座線「銀座」駅 A3出口より徒歩5分
- ・JR「新橋」駅 銀座口より徒歩9分

## 参加申込方法及びお問合せ先

一般社団法人 日本紫外線水処理技術協会 (JUVA) 事務局  
千代田工販株式会社 リサーチセンター(内)  
住所 〒344-0038 埼玉県春日部市大沼 6-111

※ 先着 100 名様 (定員超過の場合は当協会からご連絡いたします)

【申込み先】 申し込みは、メールまたは FAX で下記にお願いします。

メールにて申込の場合は、勤務先・連絡先住所、電話番号、FAX 番号、担当者・参加者の所属部署と氏名をご記入願います。

FAX : 048-738-5973 (事務局 出口宛)

e-mail: info@juva.jp

【問合せ先】 TEL : 048-738-5970 (事務局 出口宛)

## 平成 29 年度 JUVA 技術セミナー 申込書

JUVA 事務局 出口 宛 FAX : 048-738-5973

e-mail: info@juva.jp

勤務先			
連絡先	住所		
	TEL		
	FAX		
	e-mail		
所属部署		参加者氏名	備考

◆ 申込者の個人情報は本講演会の連絡等に使用するものです。これら個人情報については当会が適切に管理し、他の目的に使用したり第三者に提供したりすることはありません。